

NUBIC知的財産情報開示

開示日： 2008年05月30日

各位

NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
尚、NUBICベンチャークラブ特別会員、一般会員にはすでにお知らせしています。

	NUBIC管理番号: <input type="text" value="2007000021"/>	整理番号 <input type="text" value="11113"/>	担当者 <input type="text" value="谷中 秀臣"/>
表 題	<input type="text" value="導電性高分子複合膜の製造方法"/>		
技術分野	<input type="text" value="有機材料"/>	<input type="text" value="電気・電子"/>	<input type="text"/>
適用製品	<input type="text" value="光MEMS, 光マイクロスイッチ, MEMSアクチュエータ等"/>		
目 的	<input type="text" value="MEMSなどに適したマイクロアクチュエータの提供。"/>		
技術概要	<input type="text" value="イオンの吸収, 放出によって伸び縮みする従来の導電性高分子膜は薄膜になると電気伝導性が劣化する。これによって導電性高分子アクチュエータの動作が遅くなったり不均一になったりする。"/> <input type="text" value="本発明は, この問題を新しい方法によって導電性高分子膜に導電性膜を堆積し, アクチュエータの性能を向上させた。"/>		

技術移転等をご希望の場合は、下記事項をご記入の上、本用紙にてお申込みください。

(FAX, e-mail, 郵送いづれでも可。)

各担当コーディネーターからご連絡を差し上げます。

面談希望日時	<input type="text"/>		
(ふりがな) 氏 名	<input type="text"/>		
会社名	<input type="text"/>		
所 属	<input type="text"/>	役職	<input type="text"/>
電話番号	<input type="text"/>	FAX番号	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>		
連絡事項	<input type="text"/>		



【申込み・問い合わせ先】

日本大学産官学連携知財センター (NUBIC)

〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24 日本大学会館

TEL:03-5275-8139 FAX:03-5275-8328 E-mail:nubic@nihon-u.ac.jp